UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ DEP. DE ENGENHARIA DE TELEINFORMÁTICA TI0060 - MATERIAIS ELETRÔNICOS E OPTOELETRÔNICOS

Lista 2

- 1. Considere um metal no qual os elétrons livres obedecem à estatística de Fermi-Dirac. Sabendo que a densidade volumétrica de elétrons livres no metal é $N=8,5\times10^{28}$ elétrons/m³, determine a energia de Fermi E_F a temperatura T=0 K.
- 2. Um elétron em um cristal de germânio (Ge) tem uma massa efetiva $m^* = 0, 12 m_e$, onde m_e é a massa do elétron livre. Quando um campo elétrico de 100 V/m é aplicado, calcule:
 - a) A aceleração do elétron.
 - b) A velocidade de deriva do elétron após um tempo de colisão $\tau = 10^{-13} \text{ s.}$
- 3. Um fio de tungstênio tem comprimento L=1,5 m e área de seção transversal A=0,5 mm². A densidade de elétrons livres no tungstênio é $N=6,3\times 10^{28}$ elétrons/m³. A resistividade do tungstênio a 20°C é $\rho_0=5,6\times 10^{-8}\,\Omega$ ·m e varia com a temperatura de acordo com a relação:

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha (T - 20)],$$

onde $\alpha=4,5\times10^{-3}~\mathrm{K^{-1}}$ é o coeficiente de variação da resistividade com a temperatura.

- a) Determine a resistência do fio a T = 100 °C.
- b) Se aplicarmos uma tensão de V=5 V nas extremidades do fio a 100° C, qual será a densidade de corrente J?
- c) Determine a velocidade de deriva dos elétrons no fio nessa condição.
- 4. Considere um cristal de silício (Si) à temperatura de T=300 K. Sabendo que a energia de Fermi do silício é $E_F=0,55$ eV, calcule:
 - a) A probabilidade de ocupação de um estado de energia E=0,6 eV.
 - b) A temperatura necessária para que a probabilidade de ocupação de um estado de energia E=0,6 eV seja 0,2.
- 5. Dado um semicondutor intrínseco com $E_g=1,1$ eV, $m_c^*=0,26\,m_0,\,m_v^*=0,39\,m_0,$ e T=300 K, calcule:
 - a) A concentração intrínseca de portadores n_i .
 - b) A posição do nível de Fermi E_F em relação ao meio do gap.
 - c) A probabilidade de ocupação de um estado na banda de condução com energia $E=E_c+0, 1 \text{ eV}.$

6. Partindo da condição de equilíbrio:

$$N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T} = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T},$$

mostre que o nível de Fermi em um semicondutor intrínseco é dado por:

$$E_F = \frac{1}{2}(E_c + E_v) + \frac{3}{4}k_BT \ln \frac{m_v^*}{m_c^*} = E_i.$$

7. A concentração de elétrons em um semicondutor é dada por

$$n = 10^{16} \left(1 - \frac{x}{L} \right) \, \text{cm}^{-3}$$

para $0 \le x \le L$, onde $L = 10 \,\mu\text{m}$. A mobilidade do elétron e o coeficiente de difusão são $\mu_n = 1000 \, \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ e $D_n = 25,9 \, \text{cm}^2/\text{s}$, respectivamente. Um campo elétrico é aplicado de tal forma que a densidade de corrente total de elétrons é constante ao longo do intervalo dado de x e é $J_n = -80 \, \text{A/cm}^2$. Determine a função do campo elétrico em função da distância.

- 8. Um resistor de silício tipo N tem um comprimento $L=150\,\mu\mathrm{m}$, largura $W=7,5\,\mu\mathrm{m}$ e espessura $T=1\,\mu\mathrm{m}$. Uma tensão de 2 V é aplicada ao longo do comprimento do resistor. A concentração de impurezas doadoras varia linearmente através da espessura do resistor com $N_d=2\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ na superfície superior e $N_d=2\times10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ na superfície inferior. Considere uma mobilidade média dos portadores de $\mu_n=750\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{V}\cdot\mathrm{S}$.
 - a) Qual é o campo elétrico no resistor?
 - b) Determine a condutividade média do silício.
 - c) Calcule a corrente no resistor.
 - d) Determine a densidade de corrente próxima à superfície superior e a densidade de corrente próxima à superfície inferior.
- 9. Considere um semicondutor homogêneo de arseneto de gálio (GaAs) a uma temperatura de $T=300~{\rm K~com}~N_d=10^{16}~{\rm cm}^{-3}$ e $N_a=0$. Sabendo que:
 - A concentração intrínseca de portadores em GaAs a 300 K é $n_i \approx 2, 1 \times 10^6$ cm⁻³,
 - A mobilidade dos elétrons em GaAs é $\mu_n \approx 8500 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$,
 - A mobilidade dos buracos em GaAs é $\mu_p \approx 400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$,
 - a) Calcule as concentrações de elétrons e buracos em equilíbrio térmico.
 - b) Para um campo elétrico aplicado de $E=10~{\rm V/cm},$ calcule a densidade de corrente de deriva
 - c) Repita as partes (a) e (b) se $N_d = 0$ e $N_a = 10^{16}$ cm⁻³.
- 10. O silício é dopado com fósforo na concentração de $N_d=10^{16}~{\rm cm^{-3}}$. Assumindo que todas as impurezas doadoras estão ionizadas e que $n_i=1,5\times 10^{10}~{\rm cm^{-3}}$ para $T=300~{\rm K}$, determine:
 - a) A concentração de elétrons n_0 e de buracos p_0 no equilíbrio térmico.

- b) A nova posição do nível de Fermi em relação ao nível intrínseco.
- 11. As concentrações de elétrons e buracos como função da energia na banda de condução e na banda de valência atingem um pico em uma energia específica. Considere o silício e assuma $E_c E_F = 0.20$ eV. Determine a energia, relativa às bordas da banda, na qual as concentrações de elétrons e buracos atingem o pico.
- 12. Silício a $T=300~{\rm K}$ é dopado com átomos doadores de impureza em uma concentração de $N_d=6\times 10^{15}~{\rm cm}^{-3}$.
 - a) Determine $E_c E_F$.
 - b) Calcule a concentração adicional de átomos doadores de impureza que deve ser adicionada para mover o nível de Fermi uma distância kT mais próxima da borda da banda de condução.
- 13. Um semicondutor intrínseco à temperatura ambiente (T=300 K) possui uma concentração intrínseca de portadores de carga de $n_i=1,5\times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. Em um experimento, a geração de pares elétron-buraco ocorre a uma taxa de $g=5,0\times 10^{21} \text{ pares/cm}^3 \cdot \text{s}$.

A taxa de recombinação r segue a relação:

$$r = \frac{np - n_i^2}{\tau}.$$

Após um pulso de luz intenso, a concentração de elétrons e buracos no semicondutor é aumentada para $n=p=2,0\times 10^{14}~\rm cm^{-3}$. O tempo de vida dos portadores minoritários é $\tau=10^{-6}~\rm s$.

- a) Determine a taxa de recombinação r no semicondutor logo após o pulso de luz.
- b) Compare a taxa de recombinação com a taxa de geração g. O semicondutor está em equilíbrio ou fora do equilíbrio?